|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **접수번호:** **장비 사용 신청서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **사용기기명** | □ 이종사출기 (150톤)□ 초고속사출기 (150톤)□ 사출성형기 (5톤)□ 회전식 점도측정기□ 모세관 점도측정기 | **신청일** | 2021-01-01 |
| **희망 사용일****(24시간 기준)** | 2021-01-01 09시부터 |
| 2021-01-01 18시까지 |
| **청****구****자** | **우편번호** |  | **직장명** |  |
| **직장 및 주소** |  |
| **분 야** |  | **직 위** |  |
| **성 명** |  | **전자우편** |  |
| **소 속** |  |
| **전화번호** |  | **FAX** |  |
| **신청서 작성자****(청구자와 다른 경우)** |  | **전자우편:** |  |
| 학교(연구소): 000, 과(부서): 000, 성명: 000 |
| 전화번호: 000, 휴대폰: 000 |
| * **사용료 청구는 청구자 란에 기재하신 인적사항으로 청구됩니다.**
* **청구자의 인적사항은 정확하게 기입하십시오.**
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **시료명** |  | **시료 갯수** |  |
| **재료명** |  | **기기 사용시간** |  |
| **측정 조건** |  |

|  |
| --- |
| 본인은 고분자·나노 융합소재 가공기술센터 장비를 사용함에 있어 장비 사용 규칙을 준수할 것이며본인의 부주의로 인한 결과에 책임을 질 것을 서약하며 장비 사용을 신청합니다.**고분자·나노 융합소재 가공기술센터 사출분소장 귀하** |

 |